

記

1. 公募人員：材料融合システム部門（大学院総合理工学研究科材料物理学専攻の協力講座）教授 1 名
2. 応募分野：環境低負荷材料とそのプロセス
（新しいコンセプトの環境材料、低温プロセス、ナノ環境材料等）
3. 応募資格：博士の学位を有する方
4. 着任時期：決定後、できるだけ早い時期
5. 勤務地：東京工業大学応用セラミックス研究所
6. 提出書類
 - （1）履歴書
 - （2）これまでの研究業績の内容（2000 字程度）
 - （3）業績・実績リスト（査読論文・総説・著書・特許・外部資金獲得実績等に分類のこと。
 - （4）主要論文別刷（コピー可）5 編以内
 - （5）今後の研究と教育の計画（2000 字程度）
 - （6）申請者に関して意見を伺える方 2 名の氏名、住所、電話番号、メールアドレス
7. 応募の締め切り：平成 20 年 6 月 16 日（月）必着
8. 応募書類提出先：〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259 R3-25
東京工業大学 応用セラミックス研究所 所長室気付
材料融合システム部門教授選考委員長 細野秀雄
封筒の表に「材料融合システム部門 教授公募書類在中」と朱書きし、郵便書留でご送付ください。なお、提出された書類は返却いたしません。
9. 問い合わせ先：東京工業大学応用セラミックス研究所 伊藤 満
電話：045-924-5354 メールアドレス：Mitsuru_Itoh@mssl.titech.ac.jp